

UnivIS - Raumplan

WE5/03.049 - ERBA

Aktuelle Informationen
zur Raumbelugung und
Anwesenheitserfassung
während der Pandemie:



	Mo	Di	Mi	Do	Fr
08:00					
09:00					
10:00					
11:00					
12:00					
13:00					
14:00					
15:00					
16:00					
17:00					

13:15 - 14:00
**Begleitseminar z.
künstlerischen
Gestaltungsprozess
- Kunstpraxis V
- künstlerische
Entwicklung -
oder Vertiefung
KP IV -
(Schmidt-Stein)
*Schmidt-Stein***